

## ІНСТИТУТ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О.ПАТОНА

### РОЗКЛАД РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

№ п/п	Спеціальність	Назва освітньої програми	Тип освітньої програми	ID Конкурсної пропозиції	Назва конкурсної пропозиції	Назва випробування	Дата проведення випробування	Час початку випробування	Місце проведення випробування	Дата, час і місце проведення консультації*
1	132 Матеріалознавство	Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів	ОНП	819625	Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона, 132 Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів, Магістр <b>(освітньо-наукова програма)</b> , <b>денна форма навчання</b>	комплексне фахове (I сесія)	27.07.2021	<b>10.00</b>	ауд. 209 корп. 9	26.07.2021, 11.00, <a href="https://meet.google.com/abi-fjsv-uxu">https://meet.google.com/abi-fjsv-uxu</a>
2		Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів	ОНП	819625	Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона, 132 Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів, Магістр <b>(освітньо-наукова програма)</b> , <b>денна форма навчання</b>	комплексне фахове (II сесія)	27.07.2021	<b>14.00</b>	ауд. 209 корп. 9	26.07.2021, 11.00, <a href="https://meet.google.com/abi-fjsv-uxu">https://meet.google.com/abi-fjsv-uxu</a>
3		Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів	ОПП	819628	Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона, 132 Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів, Магістр <b>(освітньо-професійна програма)</b> , <b>денна форма навчання</b>	комплексне фахове (I сесія)	27.07.2021	<b>10.00</b>	ауд. 209 корп. 9	26.07.2021, 11.00, <a href="https://meet.google.com/abi-fjsv-uxu">https://meet.google.com/abi-fjsv-uxu</a>
4		Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів	ОПП	838081	Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона, 132 Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів, Магістр <b>(освітньо-професійна програма)</b> , <b>заочна форма навчання</b>	комплексне фахове (I сесія)	27.07.2021	<b>10.00</b>	ауд. 209 корп. 9	26.07.2021, 11.00, <a href="https://meet.google.com/abi-fjsv-uxu">https://meet.google.com/abi-fjsv-uxu</a>
5		Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів	ОПП	819628	Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона, 132 Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів, Магістр <b>(освітньо-професійна програма)</b> , <b>денна форма навчання</b>	комплексне фахове (II сесія)	27.07.2021	<b>14.00</b>	ауд. 209 корп. 9	26.07.2021, 11.00, <a href="https://meet.google.com/abi-fjsv-uxu">https://meet.google.com/abi-fjsv-uxu</a>
6		Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів	ОПП	838081	Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона, 132 Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів, Магістр <b>(освітньо-професійна програма)</b> , <b>заочна форма навчання</b>	комплексне фахове (II сесія)	27.07.2021	<b>14.00</b>	ауд. 209 корп. 9	26.07.2021, 11.00, <a href="https://meet.google.com/abi-fjsv-uxu">https://meet.google.com/abi-fjsv-uxu</a>

Голова  
атестаційної комісії

Юрій СИДОРЕНКО

Відповідальний  
секретар

Ігор СКАЧКОВ